

Институт нанотехнологий в электронике, спинтронике и фотонике НИЯУ МИФИ (574). Расписание занятий

ПОНЕДЕЛЬНИК

17:55 — 20:20	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Технологии эпитаксии для материалов фотоники (02.09.2024) 🧑‍🎓 M23-404 🎓 Васильевский И.С. 📍 33-302 ■ ПР Технологии эпитаксии для материалов фотоники (09.09.2024 — 30.09.2024) 🧑‍🎓 M23-404 🎓 Сибирмовский Ю.Д., Васильевский И.С. 📍 33-302 ■ ЛАБ Технологии эпитаксии для материалов фотоники (07.10.2024 — 16.12.2024) 🧑‍🎓 M23-404 🎓 Васильевский И.С., Сибирмовский Ю.Д. 📍 33-302
---------------	--

СРЕДА

11:55 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ АУД Производственная практика (научно-исследовательская работа) 🧑‍🎓 M23-403, M23-404 🎓 Клочкин А.Н., Рыжук Р.В., Сибирмовский Ю.Д., Рындя С.М., Саунина А.Ю., Васильевский И.С., Гусев А.С. 📍 каф.67
16:15 — 17:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Введение в современные нанотехнологии / Introduction to Modern Nanotechnology (04.09.2024 — 25.09.2024) 🧑‍🎓 Б22-403 🎓 Васильевский И.С. 📍 33-302 ■ ПР Введение в современные нанотехнологии / Introduction to Modern Nanotechnology (02.10.2024 — 18.12.2024) 🧑‍🎓 Б22-403 🎓 Сибирмовский Ю.Д., Васильевский И.С. 📍 33-302

ЧЕТВЕРГ

08:30 — 10:05	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Технология гетероструктурной СВЧ электроники; Технология гетероструктурной СВЧ-электроники (05.09.2024 — 12.12.2024) 🧑‍🎓 Б21-403, Б21-413, Б21-465 🎓 Сибирмовский Ю.Д., Васильевский И.С. 📍 33-302
10:15 — 11:50	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛАБ Технологические основы фотоники 🧑‍🎓 Б21-401 🎓 Васильевский И.С. 📍 каф.67
11:55 — 13:30	<ul style="list-style-type: none"> ■ ЛЕК Технологические основы фотоники 🧑‍🎓 Б21-401 🎓 Васильевский И.С., Сибирмовский Ю.Д. 📍 33-304 ■ ПР Технологические основы фотоники 🧑‍🎓 Б21-401 🎓 Сибирмовский Ю.Д., Васильевский И.С. 📍 33-304